

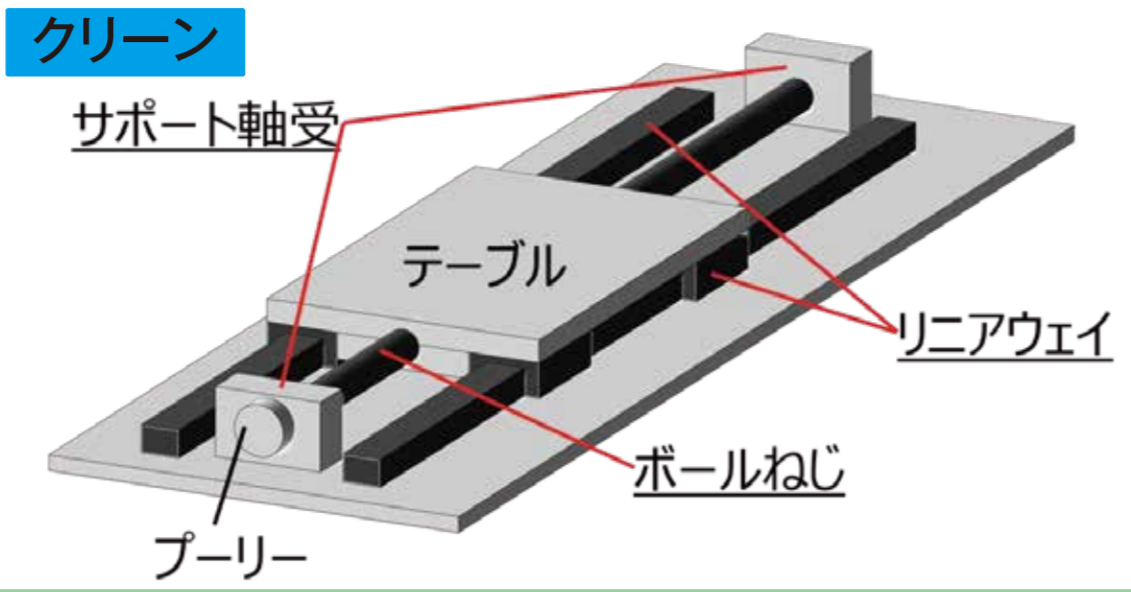


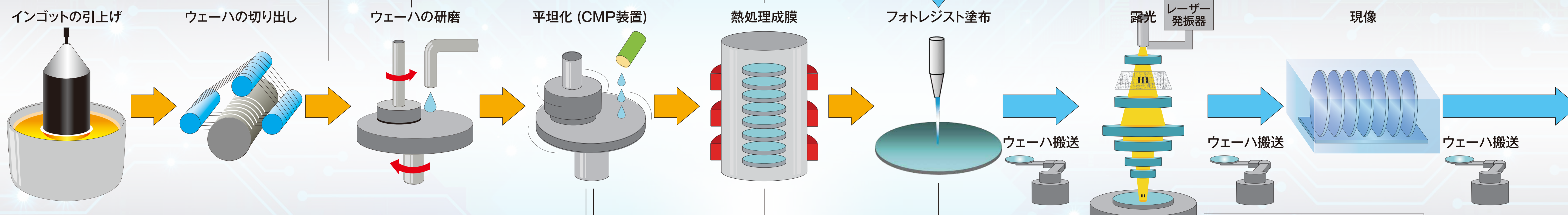


半導体製造工程内で活用できる製品シリーズ

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| エッジグラインダ用スピンドル 高精度  高速・低振動・高精度 株式会社ジェイテクトマシンシステム | ウェーハ両頭平面研削盤 トレーサビリティ クリーン 300mm ウェーハ  DXSG320 従来の「両面ラップ+片面研削工程」を一台で全自動研削 株式会社ジェイテクトマシンシステム | 縦型拡散炉テーブルユニット用軸受 クリーン サポート軸受  テーブル リニアウエイ ボールねじ プーリー ボールねじ、リニアウエイ、サポート軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム | ウェーハ搬送装置用軸受ユニット クリーン 真空 耐食  軸受ユニット互換品、軸受交換を含む 株式会社ジェイテクトマシンシステム | ウェーハ搬送装置用軸受 耐食 クリーン 真空  コロガードプロベアリング [®] -MD 組合せセラミック軸受 Kシリーズ総玉形組合せセラミック軸受 低発じん、長寿命の薄肉型軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム |
|--|--|--|--|---|

次工程へ



| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| ウェーハグラインダ用スピンドル 高精度 耐食  高剛性・高精度 株式会社ジェイテクトマシンシステム | CMP装置用軸受 耐食  コロガードプロベアリング [®] -SC クリーン EXSEV [®] -EX 研磨器具回転部と腐食液に接する部位では異なるタイプが採用される 株式会社ジェイテクトマシンシステム | 熱処理成膜装置用軸受 高温 クリーン  クリーンプロ [®] -RB 高温 EXSEV [®] -PN EXSEV [®] -WS 高温下でも潤滑可能な軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム | 縦型熱処理システム クリーン 300mm ウェーハ  VF-5900 酸化・拡散・LP-CVD 他各種プロセスに対応可能 株式会社ジェイテクトサーモシステム | フォトレジスト塗布装置用軸受 クリーン  EXSEV [®] -EX クリーン環境でのグリース潤滑軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム | 露光装置用軸受 クリーン  Newクリーンプロ [®] -PR 非磁性 総セラミック軸受 非磁性組合せセラミック軸受 クリーン仕様の軸受や非磁性材料またはセラミックスを採用した軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム |
|--|---|--|--|---|--|

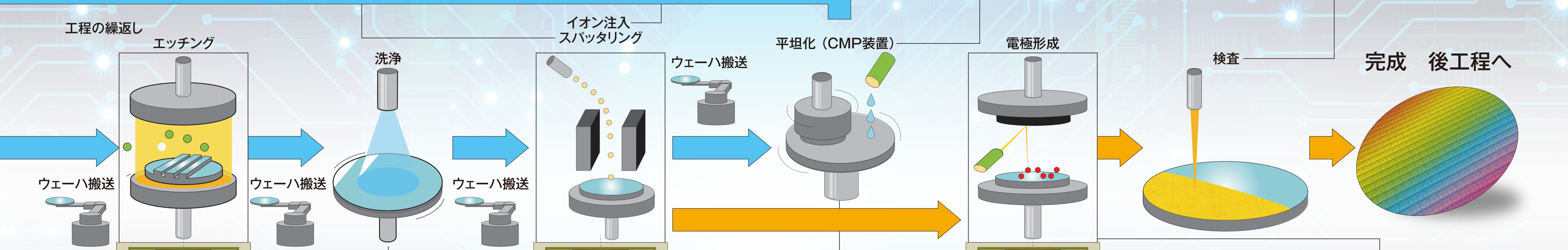
様々な工程に



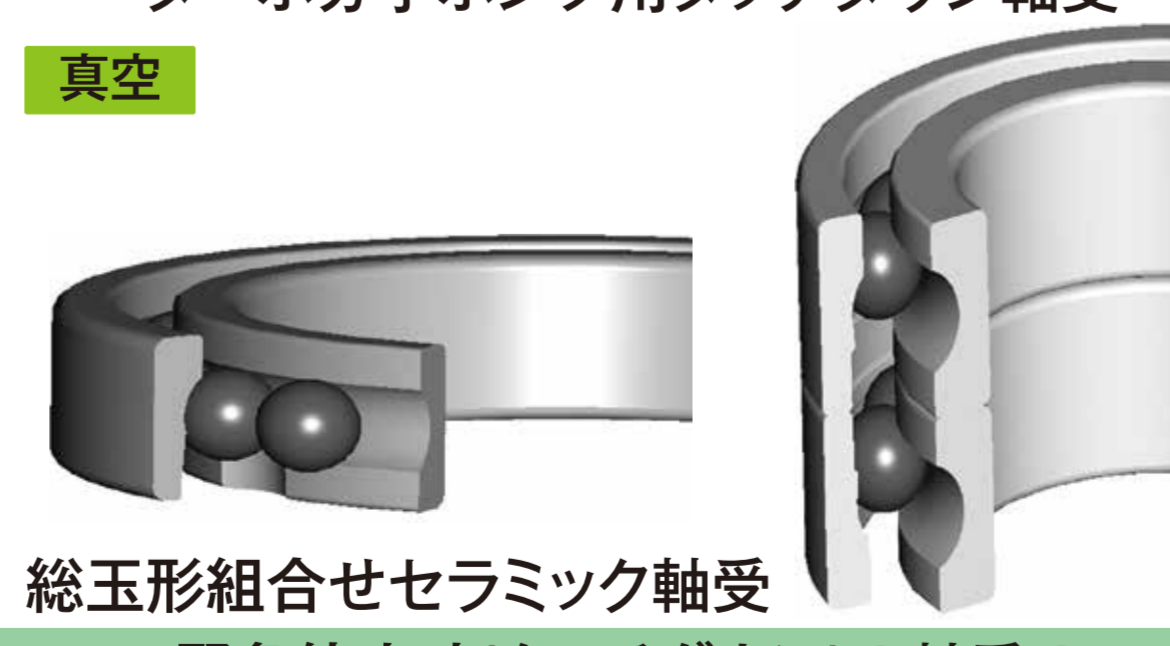


クリーン 真空 **クリーン 真空** **クリーン 真空** **クリーン 真空**

EXSEV[®]-EX (グリース) 特殊環境用リニア玉軸受 特殊環境用リニアウエイ

クリーン、真空対応のグリース単品と直動各種

| | | | |
|---|---|--|--|
| スパッタリング装置用軸受 クリーン 真空  EXSEV [®] -EX クリーン 高温 クリーンプロ [®] -RB EXSEV [®] -MO EXSEV [®] -PN 高温、真空部に採用される軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム | イオン注入装置用軸受 クリーン 真空  EXSEV [®] -EX Newクリーンプロ [®] -PR 真空中で発じん量の発生が少ないクリーンな軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム | CMP装置用軸受 クリーン 耐食  EXSEV [®] -EX コロガードプロベアリング [®] -SC 研磨器具回転部と腐食液に接する部位では異なるタイプが採用される 株式会社ジェイテクトマシンシステム | 検査装置用軸受 非磁性  非磁性組合せセラミック軸受 総セラミック軸受 検査に影響しない非磁性の軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム |
|---|---|--|--|



| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| エッチング装置用軸受 耐食  コロガードプロベアリング [®] -MD 組合せセラミック軸受 耐食性に優れたステンレス鋼やセラミックスを採用した軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム | 洗浄装置用軸受 耐食  コロガードプロベアリング [®] -MD 耐食性に優れたステンレス鋼やセラミックスを採用した軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム | ターボ分子ポンプ用タッチダウン軸受 真空  総玉形組合せセラミック軸受 緊急停止時(タッチダウン)の軸受の急加速に無潤滑で耐久性を確保 株式会社ジェイテクトマシンシステム | ウェーハグラインダ用スピンドル 高精度 耐食  高剛性・高精度 株式会社ジェイテクトマシンシステム | 電極形成装置用軸受 高温 真空  総玉形セラミック軸受 総セラミック軸受 高温の工程に対応するセラミック軸受 株式会社ジェイテクトマシンシステム |
|--|--|---|---|--|